F TENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202

Date of mailing (day/month/year) 20 December 2000 (20.12.00)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE in its capacity as elected Office
International application No. PCT/DE00/01396	Applicant's or agent's file reference FIN-059-WO
International filing date (day/month/year) 04 May 2000 (04.05.00)	Priority date (day/month/year) 05 May 1999 (05.05.99)
Applicant	
FINN, David et al	•

ŀ	FINN, David et al
<u>_</u>	Final, David et al
1.	The designated Office is hereby notified of its election made: X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 01 December 2000 (01.12.00)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Diana Nissen

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

layer must also be provided with a lacquer coating when using lithographic processes for defining the printed circuit structure.

Known from DE 195 41 039 A1 is a chip module with a chip carrier, in which the connection leads formed on an insulation layer extend in a stripe-like design and mutually parallel over the insulation layer of the substrate, and are each allocated to an elevated contact metallization of a chip. To manufacture the known chip module, the individual substrates of the chip carriers are arranged on a continuous substrate carrier, which is connected with the individual substrates via the connection leads extending continuously over the substrate carrier. In the known method, the film-like substrate carrier is used only to connect the connection leads with the substrate.

15

20

25

30

10

5

Known from DE 196 01 203 A1 are a data carrier card and a method of its manufacture, in which the data carrier card consists of a flat, injection-molded plastic card body with at least one recess, on which three-dimensionally guided printed conductors are applied. A chip can be electrically connected with the printed conductors in the recess, and then have a protective layer cast around it to form the data carrier card.

EP 0 421 343 A2 describes a chip carrier for the connection and electromagnetic shielding of a single chip. The chip carrier has a complex, curved structure with discontinuous connection leads formed on the surface of the chip carrier.

EP 0 682 321 A2 shows a chip carrier to be arranged in a card body. The chip carrier exhibits a carrier substrate with connection leads discontinuously formed on the surface.

Replacement page 2a (German text)
(replaces English text on page 2 up to beginning of line 21)

EP 0 391 790 A1 describes a chip module or a method of manufacturing an encapsulated chip module with a chip, in which a structured metal film is applied to a carrier film to form connection leads.

FR 2 756 955 A1 describes a method of contacting a chip with a coil on a card-shaped carrier material, which is provided with a printed board arrangement in the form of a coil.

Proceeding from known prior art, the object of the invention is to provide

a chip carrier for a chip module or a method of manufacturing a chip

module, which exhibits a particularly simple design relative to the known

chip modules, and hence opens the door to particularly cost-effective

manufacture.

This object is achieved using a chip carrier with the features set forth in claim 1.

Designing the connection leads as connection strands that are completely independent of the carrier film makes it possible not to have to manufacture the connection leads based on an expensive etching technique. Therefore, the chip carrier according to the invention consists of a

Replacement page 5 (German text) (replaces English text from page 4, line 18, to page 5, line 19)

If the connection strands contacted with the contact metallizations of the chip are additionally connected with the terminals of a coil unit, a transponder module with an especially simple structure is obtained.

The method according to the invention of manufacturing a chip module involves the following steps:

10

25

- applying at least two electrically conductive connection strands to one side of the carrier film, so that the connection strands lie parallel to each other in a single plane, and extend in a planar direction over the carrier film, and
- contacting contact metallizations of the chip with the connection strands, so that a contact metallization of the chip is contacted with a respective connection strand.
- As already emphasized at the outset while describing the structure of the chip module according to the invention, the manufacturing process is characterized by the lowest possible number of steps, due to the fact that the substrate provided with connection leads is realized via a simple combination of connection strands with a carrier film, and the type of contacting according to the invention enables a simple flip-chip contacting.

If the connection strands are contacted with the coil unit before being contacted with the chip, a first portion of the manufacturing process, which can also be executed independently of the subsequent contacting with the chip, yields an intermediate product in the form of a chip carrier, which can be directly used for manufacturing transponder units.

One particularly economic variant of the method according to the
invention can be implemented if the connection strands are continuously
applied to the carrier film, so that the connection strands and the carrier
film are provided as continuous strands, and moved continuously toward
each other in a contact area with the generation of an adhesion.

CLAIMS

- 1. Chip carrier for forming a chip module with a substrate and connection leads arranged on the substrate, wherein the connection leads are designed like stripes and extend parallel over the substrate, characterized in that the connection leads consist of electrically conductive connection strands (12, 13) arranged on the substrate in a single plane and which extend in a planar direction over the entire substrate surface and flush with the substrate surface in their longitudinal expansion, and that the substrate is formed by a carrier film (11).
- 2. Chip carrier according to claim 1,
 characterized in that
 the carrier film (11) is provided with at least one additional
 conductive counter-strand (27) on its side opposite the connection
 strands (12, 13) to generate a capacity, wherein the insulating
 carrier film is arranged as an intermediate layer between the
 connection strands on the one hand and the counter-strand on the
 other.
- Chip carrier according to claim 1 or 2,
 characterized by the fact
 that the connection strands (12, 13) are at least sectionally
 provided with a connecting material coating for contacting with the
 contact metallizations (15, 16) of a chip (14).

4. Chip carrier according to one of the preceding claims, characterized in that the connection strands (12, 13) are at least sectionally provided with a contact metallization for contacting with the contact metallizations (15, 16) of a chip (14).

5

20

- 5. Chip carrier according to one of the preceding claims, characterized in that
 the connection strands (12, 13) are connected with the terminals of a coil unit.
- 6. Chip module with a chip carrier according to one of claims 1 to 5 and a chip having connecting surfaces with elevated contact metallizations, characterized in that the contact metallizations (15, 16) of the chip (14) are contacted with the top side (21) of the connection strands (12, 13) facing away from the carrier film.
 - 7. Chip module according to claim 6, characterized in that the connection strands (12, 13) contacted with the contact metallizations (15, 16) of the chip (14) are connected with the terminals of the coil unit.
 - 8. Method of manufacturing a chip module according to claim 6 or 7, characterized by the following steps:

- applying at least two electrically conductive connection strands (12, 13) to one side of the carrier film (11), so that the connection strands lie parallel to each other in a single plane, and extend in a planar direction over the carrier film, and
- contacting contact metallizations (15, 16) of the chip (14) with the connection strands, so that a contact metallization of the chip is contacted with a respective connection strand.
- Method of manufacturing a chip module according to claim 8, characterized in that the connection strands are contacted with a coil unit before contacting the connection strands (12, 13) with the chip (14).

5

25

- 15 10. Method of manufacturing a chip module according to claim 8 or 9, characterized in that the connection strands (12, 13) are continuously applied to the carrier film (11), in such a way that the connection strands and carrier film are provided as continuous strands, and moved against each other continuously in a contact area (38) while forming an adhesion.
 - 11. Method according to claim 10, characterized in that the carrier film is provided with window openings at defined distances before forming the contact area (38) with the connection strands (12, 13), so that the window openings in the subsequently formed contact area are covered by the connection strands (12, 13)

while forming pocket-like contact receptacles (23, 24).

12. Method according to one of claims 8 to 11, characterized in that the carrier film (11) is coated with at least one additional electrically conductive counter-strand (27) on the side opposite the side intended for applying the connection strands (12, 13).

- 13. Method according to one of claims 8 to 12, characterized in that

 the connection strands (12, 13) and/or the at least one counter-strand (27) are applied to the carrier film (11) in a laminating process.
- 14. Method according to claim 13,
 characterized in that
 the adhesion between the connection strands (12, 13) and/or at least
 one counter-strand (27) and carrier film (11) is generated via a hotmelt application.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regein 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit				
FIN-059-WO	VORGEHEN zu	treffend, nachstehender Punkt 5			
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldeda	atum (Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)			
PCT/DE 00/01396	(Tag/Monat/Jahr) 04/05/200	0 05/05/1999			
Anmelder	0 17 0 57 2 0 0	03/03/17/7			
		C.			
FINN, David et al.		3,			
Tim, buria ce ar.					
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int	e von der Internationalen Re ernationalen Büro übermitte	echerchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß lt.			
Dieser internationale Recherchenbericht umfa	ßt insgesamt <u>3</u>	Blätter.			
X Darüber hinaus liegt ihm jew	eils eine Kopie der in dieser	m Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.			
Grundlage des Berichts					
	nationale Recherche auf de	r Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache			
durchgeführt worden, in der sie einge	ereicht wurde, sofern unter	diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.			
Die internationale Recherche Anmeldung (Regel 23.1 b)) o	e ist auf der Grundlage einer Jurchgeführt worden.	r bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen			
b. Hinsichtlich der in der internationaler	n Anmeldung offenbarten Nu	ucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die internationale			
Recherche auf der Grundlage des S in der internationalen Anmel	equenzprotokolis durchgefül	hrt worden, das			
	•				
. =	zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.				
bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.					
Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der					
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.					
Die Erklärung, daß die in ∞r wurde vorgelegt.	nputerlesbarer Form erfaßte	en Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,			
2. Bestimmte Ansprüche hab	en sich als nicht recherch	ilerbar erwiesen (siehe Feld I).			
3. Mangeinde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe Feld l	1).			
4 18-2-18-1 4 2 4 4					
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfind					
wird der vom Anmelder einge	•				
wurde der Wortlaut von der E	seriorde wie loigt festgesetz	G.			
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung					
wird der vom Anmelder einge	ereichte Wortlaut genehmigt				
wurde der Wortlaut nach Reg	innerhalb eines Monats nac	ngegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der h dem Datum der Absendung dieses internationalen			
X wie vom Anmelder vorgeschl	•	keine der Abb.			
weil der Anmelder selbst keir	_				
weil diese Abbildung die Erfi					

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

DE 00/01396

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNG GENSTANDES IPK 7 H01L23/498

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 HO1L G06K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	DE 196 01 203 A (SIEMENS AG) 20. März 1997 (1997-03-20) das ganze Dokument	1-4,6,8, 10-14
(DE 195 41 039 A (FINN DAVID ;RIETZLER MANFRED (DE)) 7. Mai 1997 (1997-05-07) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument 	1-4,6,8, 10-14
•	EP 0 421 343 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 10. April 1991 (1991-04-10) Abbildungen	1-4,6,8, 10-14
1	DE 196 39 646 A (SIEMENS AG) 2. April 1998 (1998-04-02) das ganze Dokument/	8–14

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	Siehe Anhang Patentfamilie
ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	 "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Dohim doe Abachirosee desimientiqueles Desbergles	At a construction of a distance of a distance of the second of the secon

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

21. September 2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2

NL – 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340–3016

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

28/09/2000

Bevollmächtigter Bediensteter

Prohaska, G

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
POR DE 00/01396

	ung) ALS WESENTLICH ANG ENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 682 321 A (GIESECKE & DEVRIENT GMBH) 15. November 1995 (1995-11-15) Abbildungen	5,7,9
A	Abbildungen US 5 744 859 A (OUCHIDA TAKAYUKI) 28. April 1998 (1998-04-28) Abbildungen 15-19	1,8

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

International	Application No	
DE	00/01396	

Patent document cited in search report		Publication date		atent family member(s)	Publication date
DE 19601203	Α	20-03-1997	NONE		· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DE 19541039	Α	07-05-1997	NONE		
EP 0421343	Α	10-04-1991	JP KR	3120746 A 9304248 B	22-05-1991 22-05-1993
DE 19639646	Α	02-04-1998	WO	9810628 A	12-03-1998
EP 0682321	Α	15-11-1995	DE JP US	4416697 A 8044840 A 5880934 A	16-11-1995 16-02-1996 09-03-1999
US 5744859	Α	28-04-1998	JP	8236584 A	13-09-1996

Translation



77

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

		-	<u></u>	
Applicant's or agent's file reference FIN-059-WO	FOR FURTHER ACTION	FOR FURTHER ACTION SeeNotification of Transmittal of International Pre Examination Report (Form PCT/IPEA/416)		
International application No.	International filing date (day/n	nonth/year)	Priority date (day/month/year)	
PCT/DE00/01396	04 May 2000 (04.0	5.00)	05 May 1999 (05.05.99)	
International Patent Classification (IPC) or n H01L 23/498	ational classification and IPC		<u></u>	
Applicant	FINN, David			
and is transmitted to the applicant ac 2. This REPORT consists of a total of This report is also accompani amended and are the basis for 70.16 and Section 607 of the	coording to Article 36. 6 sheets, including the day ANNEXES, i.e., sheets of this report and/or sheets contain Administrative Instructions under	g this cover s the descriptioning rectifica	heet. on, claims and/or drawings which have been tions made before this Authority (see Rule	
	tal of sheets.			
3. This report contains indications relating to the following items:				
I Basis of the report				
II Priority				
III Non-establishment o	of opinion with regard to novelty	, inventive ste	ep and industrial applicability	
			р — по при	
IV Lack of unity of invention				
V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicabilicitations and explanations supporting such statement		ventive step or industrial applicability;		
VI Certain documents cited		_		
VII Certain defects in the international application				
Contribution of the contri				
VIII Certain observations	-F.F			
Date of submission of the demand	Date of	completion o	f this report	
01 December 2000 (01.1	12.00)	17 A	ugust 2001 (17.08.2001)	
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authoria	Authorized officer		
Facsimile No.	Telepho	ne No.	i	

INTERNATIONAL PRESIDENT EXAMINATION REPORT

ernat	ional	application	No

PCT/DE00/01396

		s of the r		
1.	. With		to the elements of the international application:*	
		the int	ternational application as originally filed	
		the der	escription:	
	_	pages	1,3,4,6-10	, as originally filed
		pages		, filed with the demand
		pages	2,2a,5 , filed with the letter of	
	\boxtimes	the clai	aims:	
	حــكا	pages		, as originally filed
		pages	, as amended (togeth	
		pages		, filed with the demand
		pages	1-14 , filed with the letter of	
	X	the dra	awings:	
	الحس	pages	1/2,2/2	, as originally filed
i		pages		, as originally filed , filed with the demand
		pages	, filed with the letter of	
		the segu	ence listing part of the description:	
		pages		1
		pages		, as originally filed
		pages	, filed with the letter of	
 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. These elements were available or furnished to this Authority in the following language which the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 or 55.3). 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: contained in the international application in written form. filed together with the international application in computer readable form. furnished subsequently to this Authority in written form. furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 				
		The sta	tatement that the subsequently furnished written sequence listing does no	at go hevond the disclosure in the
		internat The sta	attenual application as filed has been furnished. attenual that the information recorded in computer readable form is identical armished.	
4.			the claims, Nos the drawings, sheets/fig	
5. [This rep	port has been established as if (some of) the amendments had not been made, si the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	ince they have been considered to go
i.	in this	is report 0.17).	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invite as "originally filed" and are not annexed to this report since they do no ent sheet containing such amendments must be referred to under item.	ot contain amendments (Rule 70.16
** x	1ny re _i	placeme	ent sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and anne	exed to this report.

INTERNATIONAL PREMINARY EXAMINATION REPORT

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	2, 5, 7, 9, 12-14	YES
		Claims	1, 3, 4, 6, 8, 10, 11	NO
	Inventive step (IS)	Claims		YES
		Claims	1-14	NO
Industrial applicability (IA) Claims		Claims	1-14	YES
		Claims		NO

2. Citations and explanations

Reference is made to the following documents:

D1: DE-A-196 01 203 (SIEMENS AG) 20 March 1997 (1997-03-20)

D2: DE-A-195 41 039 (FINN DAVID; RIETZLER MANFRED (DE)) 7 May 1997 (1997-05-07), cited in the application

D3: EP-A-0 421 343 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD)
10 April 1991 (1991-04-10)

D4: EP-A-0 682 321 (GIESECKE & DEVRIENT GMBH)
15 November 1995 (1995-11-15)

D5: EP-A-0 391 790

D6: FR-A-2 756 955.

Documents D5 and D6 were not listed in the international search report.

2. A chip carrier having the following features is known from D2 (see column 5, lines 22-29; Figure 5) (the terms used here are taken from the present application):

chip carrier for forming a chip module having a substrate (13) and supply leads (14, 15) arranged on

the substrate, said supply leads being shaped in the form of strips and extending in parallel along the substrate, the supply leads comprising electroconductive connecting strips disposed in one layer on the substrate, said connecting strips being flattened and extending along the entire substrate surface and being flush with the substrate surface in their longitudinal extension, the substrate being formed by a carrier film.

The subject matter of Claim 1 therefore lacks novelty (PCT Article 33(2)).

Consequently, the subject matter of Claim 1 lacks the novelty required under PCT Article 33(2) in relation to the prior art in D2.

- 3. The additional features of Claims 3, 4 and 6 are also known from D2 (PCT Article 33(2)).
- 4. In the chip carrier known from D3, the side of the carrier foil (10) lying opposite the connecting strips (20) is provided with a conductive layer (11) (see Figures 1(a) and 1(b); page 6, column 9, line 13 to column 10, line 22), a capacitor thereby being formed. It is therefore obvious for a person skilled in the art concerned with the problem of providing a chip carrier with a capacitor to combine the features of D2 and D3. Consequently, the subject matter of Claims 2-4 and 6 lacks the inventive step required under PCT Article 33(3) in relation to the prior art in D2 and D3.
- 5. In the chip card known from D1, the supply lines are not disposed over their entire length in a single

layer.

of a carrier film to the connection ends of a coil unit (see abstract; page 6, line 15 to page 7, line 31). Consequently, the subject matter of Claims 5-7 lacks the inventive step required under PCT Article 33(3) in relation to the prior art in D2 and D6.

D4 describes a chip carrier with supply leads that are connected to the connection ends of a coil unit (see column 4).

- 7. The combination of features of Claims 1, 2 and 5 is neither disclosed by the available prior art, nor obvious to a person skilled in the art concerned with the problem of providing a chip carrier with a capacitor and a coil unit.
- 8. The method as per Claim 8 is known from D1 (see the aforementioned passages) insofar as the connecting strips are at least partially disposed in one layer (PCT Article 33(2)).
- Document D5 discloses a method that has all the features of Claims 8, 10 and 11 (see abstract) (PCT Article 33(2)).
- 10. The subject matter of Claim 9 does not appear to involve an inventive step in relation to the prior art in D1, D2, D4, D5 and D6, especially as a person skilled in the art would easily recognise the advantage of the method.

11. The subject matter of Claims 12-14 does not appear to involve an inventive step in relation to the prior art in D1, D2 and D3, especially as it relates to method steps that are common in the art.

PCT

REC'D 21 AUG 2001

WIPO PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeic	hen de	es Anmelders oder Anwalts	·				
FIN-059-WO		WEITERES VORG	RGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)				
Internationales Aktenzeichen		Internationales Anmeld	edatum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)			
PCT/DE00/01396			04/05/2000		05/05/1999		
	Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H01L23/498						
Anmelder							
FINN, D	avid	et al.					
1. Dies Behö	 Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt. 						
2. Diese	er BE	RICHT umfaßt insgesamt	6 Blätter einschließlic	h dieses Deckblatts.			
ι	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).						
Diese	e Anla	igen umfassen insgesamt	7 Blätter.				
				·			
3. Diese	Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:						
	×	Grundlage des Berichts	·				
11		Priorität 200 2010 110					
III		Keine Erstellung eines G	iutachtens über Neuhe	eit, erfinderische Tätid	keit und gewerbliche Anwendbarkeit		
· IV		Mangelnde Einheitlichke		nt, crimachoone vally	Ken und gewerbliche Anwendbarkeit		
V							
VI		Bestimmte angeführte U					
Vil		Bestimmte Mängel der in	iternationalen Anmeldi	ung			
VIII							
Datum der I	Datum der Einreichung des Antrags			Datum der Fertigstellung dieses Berichts			
01/12/200	01/12/2000			17.08.2001			
Name und f Prüfung bea	Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:			Bevollmächtigter Bedier	nsteter (150 HS MIDION)		
<u></u>	Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d			Cousins, D	(kanada da		
	Fax:	+49 89 2399 - 4465		Tel. Nr. +49 89 2399 27	59		



Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/01396

١.	Grun	dlage	des	Berichts	;
----	------	-------	-----	-----------------	---

	Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): Beschreibung, Seiten:						
	1,3	3,4,6-10	ursprüngliche Fassung				
	2,2	2a,5	mit Telefax vom	24/04/2001			
	Patentansprüche, Nr.:						
	1-1	4	mit Telefax vom	24/04/2001			
Zeichnungen, Blätter:							
	1/2	2,2/2	ursprüngliche Fassung				
2.	 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, soferr unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 						
Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um							
die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Rechen Regel 23.1(b)).				der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nac			
		die Veröffentlichun	gssprache der internationalen A	nmeldung (nach Regel 48.3(b)).			
		die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worder ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).					
3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäurese internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, da				parten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die s Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:			
		☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.					
		□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.					
bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.				eingereicht worden ist.			
		□ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.					
		Die Erklärung, daß Offenbarungsgehal	das nachträglich eingereichte s t der internationalen Anmeldung	chriftliche Sequenzprotokoll nicht über den ı im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.			
		Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.					



Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/01396

4.	. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:					
		Beschreibung,	Seiten:			
		Ansprüche,	Nr.:			
		Zeichnungen,	Blatt:			
5.	Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus der angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).				t worden, da diese aus den gehalt in der ursprünglich	
		(Auf Ersatzblätter, die beizufügen).	e solche Änderun	gen enthaltei	n, ist unter Punkt 1 hinzuwe	isen;sie sind diesem Bericht
6.	Etwa	aige zusätzliche Beme	erkungen:			
v.	Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung					
1.	Fest	stellung				
	Neul	heit (N)			2, 5, 7, 9, 12 - 14 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11	

Ja:

Ja:

Ansprüche Nein: Ansprüche 1 - 14

Nein: Ansprüche

Ansprüche 1 - 14

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

Erfinderische Tätigkeit (ET)

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)



Sektion V

- 1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:
 - D1: DE 196 01 203 A (SIEMENS AG) 20. März 1997 (1997-03-20)
 - D2: DE 195 41 039 A (FINN DAVID ;RIETZLER MANFRED (DE)) 7. Mai 1997 (1997-05-07) in der Anmeldung erwähnt
 - D3: EP-A-0 421 343 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 10. April 1991 (1991-04-10)
 - D4: EP-A-0 682 321 (GIESECKE & DEVRIENT GMBH) 15. November 1995 (1995-11-15)
 - D5: EP-A-0 391 790
 - D6: FR-A-2 756 955

Die Dokumente D5 und D6 wurden im internationalen Recherchenbericht nicht angegeben.

2. Ein Chipträger mit den folgenden Merkmalen ist aus D2 (siehe Spalte 5, Zeilen 22-29; Figur 5) bekannt (die Begriffe der vorliegenden Anmeldung werden hier verwendet):

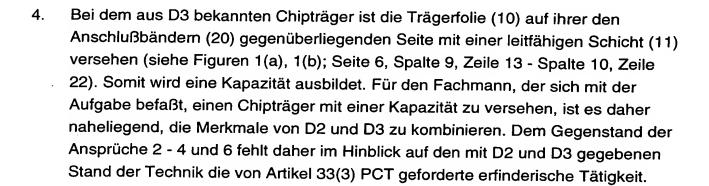
Chipträger zur Ausbildung eines Chipmoduls mit einem Substrat (13) und auf dem Substrat angeordneten Anschlussleitern (14,15), wobei die Anschlussleiter streifenförmig ausgebildet sind, sich parallel über das Substrat erstrecken, wobei die Anschlussleiter aus auf dem Substrat in einer Ebene angeordneten, elektrisch leitfähigen Anschlussbändern bestehen, die sich in einer Ebenenrichtung über die gesamte Substratoberfläche und in ihrer Längsausdehnung bündig mit der Substratoberfläche erstrecken, und das Substrat durch eine Trägerfolie gebildet ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher nicht neu (Artikel 33(2) PCT).

Dem Gegenstand des Anspruchs 1 fehlt daher im Hinblick auf den mit D2 gegebenen Stand der Technik die von dem Artikel 33(2) PCT geforderte Neuheit.

3. Die zusätzlichen Merkmale der Ansprüche 3, 4 und 6 sind auch aus D2 bekannt (Artikel 33(2) PCT).

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT



- Bei dem aus D1 bekannten Chipkarte sind die Anschlussleiter nicht über ihren 5. gesamte länge in einer einzigen Ebene angeordnet.
- Es ist aus D6 bekannt, die Anschlußbänder einer Trägerfolie mit Anschlußenden 6. einer Spuleneinheit zu verbinden (siehe Zusammenfassung; Seite 6, Zeile 15 -Seite 7, Zeile 31). Dem Gegenstand der Ansprüche 5-7 fehlt daher im Hinblick auf den mit D2 und D6 gegebenen Stand der Technik die von Artikel 33(3) PCT geforderte erfinderische Tätigkeit.
 - D4 beschreibt einen Chipträger mit Anschlußleitern, die mit den Anschlußenden einer Spuleneinheit verbunden sind (siehe Spalte 4).
- Die Merkmalskombination der Ansprüche 1, 2 und 5 ist weder aus dem 7. vorliegenden Stand der Technik bekannt, noch ist sie für den Fachmann, der sich mit der Aufgabe befaßt, einen Chipträger mit einer Kapazität und einer Spuleneinheit zu versehen, naheliegend.
- Das Verfahren gemäß dem Anspruch 8 ist aus D1 bekannt (siehe obenerwähnte 8. Literaturstelle), insoweit, daß die Anschlussbänder zu mindestens teilweise in einer Ebene angeordnet sind (Artikel 33(2) PCT).
- Das Dokument D5 offenbart ein Verfahren, das alle Merkmale der Ansprüche 8, 9. 10 und 11 beschreibt (siehe Zusammenfassung) (Artikel 33(2) PCT).
- 10. Dem Gegenstand des Anspruchs 9 scheint im Hinblick auf den mit D1, D2, D4, D5 und D6 gegebenen Stand der Technik keine erfinderische Tätigkeit zugrunde zu





liegen, zumal der Fachmann den Vorteil vom Verfahren ohne weiteres im Voraus erkennt.

11. Dem Gegenstand der Ansprüche 12 - 14 scheint im Hinblick auf den mit D1, D2, und D3 gegebenen Stand der Technik keine erfinderische Tätigkeit zugrunde zu liegen, zumal es sich um fachübliche Verfahrensschritte handelt.

schicht bei Anwendung von lithographischen Verfahren zur Definition der Leiterbahnstruktur auch mit einer Lackbeschichtung versehen sein muß.

Aus der DE 195 41 039 Al ist ein Chipmodul mit einem Chipträger
bekannt, bei dem die auf einer Isolationsschicht ausgebildeten Anschlußleiter sich streifenförmig und parallel zueinander angeordnet über die
Isolationsschicht des Substrats erstrecken und jeweils einer erhöhten
Kontaktmetallisierung eines Chips zugeordnet sind. Zur Herstellung des
bekannten Chipmoduls sind die einzelnen Substrate der Chipträger auf
einem endlosen Substratträger angeordnet, der über die sich kontinuierlich über den Substratträger erstreckenden Anschlußleiter mit den einzelnen Substraten verbunden ist. Bei dem bekannten Verfahren dient der
filmartig ausgebildete Substratträger lediglich zur Verbindung der
Anschlußleiter mit dem Substrat.

Aus der DE 196 01 203 Al sind eine Datenträgerkarte und ein Verfahren zu deren Herstellung bekannt, bei dem die Datenträgerkarte aus einem flächigen, spritzgegossenen Kunststoffkartenkörper mit mindestens einer Vertiefung besteht, auf dem dreidimensional geführte Leiterbahnen aufgebracht sind. In der Vertiefung kann ein Chip mit den Leiterbahnen elektrisch verbunden werden und anschließend zur Ausbildung der Datenträgerkarte mit einer Schutzschicht umgossen werden.

In der EP 0 421 343 A2 ist ein Chipträger für den Anschluß sowie die elektromagnetische Abschirmung eines einzelnen Chips beschrieben. Der Chipträger weist eine komplex ausgebildte gewölbte Struktur mit auf der Oberfläche des Chipträgers diskontinuierlich ausgebildeten Anschlußleistern auf.

Die EP 0 682 321 A2 zeigt einen Chipträger zur Anordnung in einem Kartenkörper. Der Chipträger weist ein Trägersubstrat mit auf der Ober-fläche diskontinuierlich ausgebildeten Anschlußleitern auf.

GEAENDERTES BLATT

Ersatzseite 2a

In der EP 0 391 790 A1 ist ein Chipmodul bzw. ein Verfahren zur Herstellung eines gekapselten Chipmoduls mit einem Chip beschrieben, bei dem ein strukturierter Metallfilm zur Ausbildung von Anschlußleitern auf einen Trägerfilm aufgebracht wird.

In der FR 2 756 955 Al ist ein Verfahren zum Kontaktieren eines Chips mit einer auf einem kartenförmigen Trägermaterial beschrieben, das mit einer Leiterbahnanordnung in Form einer Spule versehen ist.

Ausgehend von dem bekannten Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Chipträger für ein Chipmodul bzw. ein Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls bereitzustellen, das einen gegenüber den bekannten Chipmodulen besonders einfachen Aufbau aufweist und damit die Möglichkeit einer besonders kostengünstigen Herstellung eröffnet.

Diese Aufgabe wird durch einen Chipträger mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

Aufgrund der Ausbildung der Anschlußleiter als Anschlußbänder, die in ihrer Ausbildung unabhängig von der Trägerfolie sind, kann auf eine Herstellung der Anschlußleiter in aufwendiger Ätztechnik verzichtet werden. Der erfindungsgemäße Chipträger besteht demnach aus einer

tmpt_nr_:549 P_NNS

Wenn zudem die mit den Kontaktmetalisierungen des Chips kontaktierten Anschlußbänder mit Anschlußenden einer Spuleneinheit verbunden sind, ist ein Transpondermodul mit besonders einfachem Aufbau geschaffen.

Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls weist die Verfahrensschritte auf:

- Aufbringung von zumindest zwei elektrisch leitfähigen Anschlußbandern auf eine Seite einer im Trägerfolie, derart, daß dass die Anschlussbänder zueinander parallel in einer Ebene angeordnet sind und sich in
 einer Ebenenrichtung über die Trägerfolie erstrecken, und
- Kontaktierung von Kontaktmetallisierungen des Chips mit den Anschlußbändern, derart, daß jeweils eine Kontaktmetallisierung des Chips mit einem Anschlußband kontaktiert ist.
 - Wie eingangs unter Erläuterung der erfindungsgemäßen Struktur des Chipmoduls schon herausgestellt, ist das Herstellungsverfahren durch eine geringstmögliche Anzahl von Verfahrensschritten gekennzeichnet, dadurch bedingt, daß das mit Anschlußleitern versehene Substrat durch einfache Kombination von Anschlußbändern mit einer Trägerfolie realisiert wird und die Art der erfindungsgemäßen Kontaktierung eine einfache Flip-Chip-Kontaktierung ermöglicht.
- Wenn vor der Kontaktierung der Anschlußbänder mit dem Chip die Kontaktierung der Anschlußbänder mit der Spuleneinheit erfolgt, ist durch einen ersten Teil des Herstellungsverfahrens, der auch unabhängig von der nachfolgenden Kontaktierung mit dem Chip ausgeführt werden kann, als Zwischenprodukt ein Chipträger realisiert, der unmittelbar zur Herstellung von Transpondereinheiten verwendet werden kann.
 - Eine besonders wirtschaftliche Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens wird realisierbar, wenn die Aufbringung der Anschlußbänder auf die Trägerfolie kontinuierlich erfolgt, derart, daß die Anschlußbänder und die Trägerfolie als Endlosbänder bereitgestellt werden und in einem Kontakt-
- bereich unter Ausbildung einer Haftung kontinuierlich gegeneinander bewegt werden.

GEAENDERTES BLATT

Patentansprüche

- Chipträger zur Ausbildung eines Chipmoduls mit einem Substrat und auf dem Substrat angeordneten Anschlussleitern, wobei die Anschlussleiter streifenförmig ausgebildet sind, sich parallel über das Substrat erstrecken,
 da durch gekennzeichnet,
 dass die Anschlussleiter aus auf dem Substrat in einer Ebene angeordneten, elektrisch leitfähigen Anschlussbändern (12, 13) bestehen, die sich in einer Ebenenrichtung über die gesamte Substratoberfläche und in ihrer Längsausdehnung bündig mit der Substratoberfläche erstrecken, und das Substrat durch eine Trägerfolie (11) gebildet ist.
- Chipträger nach Anspruch 1,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
 dass die Trägerfolie (11) zur Ausbildung einer Kapazität auf ihrer den
 Anschlussbändern (12, 13) gegenüberliegenden Seite mit zumindest
 einem weiteren leitfähigen Gegenband (27) versehen ist, derart, dass
 die isolierende Trägerfolie als Zwischenlage zwischen den Anschlussbändern einerseits und dem Gegenband andererseits angeordnet ist.
- 20 3. Chipträger nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Anschlussbänder (12, 13) zumindest abschnittsweise mit einem Verbindungsmaterialauftrag zur Kontaktierung mit den Kontaktmetallisierungen (15, 16) eines Chips (14) versehen sind.
- 25 4. Chipträger nach einem der vorangehenden Ansprüche, da durch gekennzeichnet, dass die Anschlussbänder (12, 13) zumindest abschnittsweise mit einer Kontaktmetallisierung zur Kontaktierung mit den Kontaktmetallisierungen (15, 16) eines Chips (14) versehen sind.

- 5. Chipträger nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anschlussbänder (12, 13)) mit Anschlussenden einer Spuleneinheit verbunden sind.
- 6. Chipmodul mit einem Chipträger nach einem der Ansprüche 1 bis 5 und einem Chip, der Anschlussflächen mit erhöhten Kontaktmetallisierungen aufweist,
 da durch gekennzeichnet,
 dass die Kontaktmetallisierungen (15, 16) des Chips (14) mit der von der Trägerfolie abgewandten Oberseite (21) der Anschlussbänder (12, 13) kontaktiert sind.
- 7. Chipmodul nach Anspruch 6,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
 dass die mit den Kontaktmetallisierungen (15, 16) des Chips (14)
 kontaktierten Anschlussbänder (12, 13) mit den Anschlussenden der
 Spuleneinheit verbunden sind.
 - 8. Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls nach Anspruch 6 oder 7, gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:
- Aufbringung von zumindest zwei, elektrisch leitfähigen Anschlussbändern (12, 13) auf eine Seite einer Trägerfolie (11), derart, dass die Anschlussbänder zueinander parallel in einer Ebene angeordnet sind und sich in einer Ebenenrichtung über die Trägerfolie erstrecken, und Kontaktierung von Kontaktmetallisierungen (15, 16) des Chips (14) mit den Anschlussbändern, derart, dass jeweils eine Kontaktmetallisierung des Chips mit einem Anschlussband kontaktiert ist.

- 9. Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls nach Anspruch 8, da durch gekennzeichnet, dass eine Kontaktierung der Anschlussbänder mit einer Spuleneinheit erfolgt, bevor die Kontaktierung der Anschlussbänder (12, 13) mit dem Chip (14) erfolgt.
- 10. Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls nach Anspruch 8 oder 9, dad urch gekennzeichnet, dass die Aufbringung der Anschlussbänder (12, 13) auf die Trägerfolie (11) kontinuierlich erfolgt, derart, dass die Anschlussbänder und die Trägerfolie als Endlosbänder bereitgestellt werden und in einem Kontaktbereich (38) unter Ausbildung einer Haftung kontinuierlich gegeneinander bewegt werden.
- 11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,

5

10

- dass die Trägerfolie vor Ausbildung des Kontaktbereichs (38) mit den Anschlussbändern (12, 13) in definierten Abständen mit Fensteröffnungen versehen wird, derart, dass im nachfolgend ausgebildeten Kontaktbereich die Fensteröffnungen unter Ausbildung von taschenförmig ausgebildeten Kontaktaufnahmen (23, 24) von den Anschlussbändern (12, 13) abgedeckt werden.
 - 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 dass die Trägerfolie (11) auf der der zur Aufbringung der Anschlussbänder (12, 13) bestimmten Seite gegenüberliegenden Seite mit zumindest einem weiteren elektrisch leitfähigen Gegenband (27) belegt
 wird.

5

10

Ersatzseite 14

- 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 12,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
 dass die Anschlussbänder (12, 13) und/oder das zumindest eine Gegenband (27) in einem Laminierungsverfahren auf die Trägerfolie (11) aufgebracht werden.
- 14. Verfahren nach Anspruch 13,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 dass die Haftung zwischen den Anschlussbändern (12, 13) und/oder
 dem zumindest einen Gegenband (27) und der Trägerfolie (11) über
 einen Hot-Melt-Auftrag erzeugt wird.